

**Zeitschrift:** Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association suisse des électriciens, de l'Association des entreprises électriques suisses

**Herausgeber:** Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

**Band:** 80 (1989)

**Heft:** 1

**Rubrik:** Veranstaltungen = Manifestations

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 03.05.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Die «Zuerst Masse, dann Signalkontakt»-Funktion erfolgt durch ein spezielles Gehäuse-Element, das unter Federbelastung aus dem Gehäuse hervortritt und den Stift umschliesst.

(Neutrik Zürich AG,  
8902 Urdorf, Tel. 01/734 04 00)

### Optischer Pegel- und Dämpfungsmesser

Der neue optische Pegelmesser OLP-2 von Wandel & Goltermann ist für die wichtigsten Messaufgaben in der LWL-

Technik konzipiert: sowohl für die «Systempegelmessung» an optischen Leitungsendgeräten als auch für die «Dämpfungsmessung» von LWL-Strecken und faseroptischen Komponenten.

Der Messkopf ist aus Gründen der Handhabung und Zuverlässigkeit im Gerät fest eingebaut und für alle drei optischen Fenster bei 850 nm, 1300 nm und 1550 nm einsetzbar. Der grosse Messbereich von -65 dBm (-55 dBm) bis +3



dBm registriert extrem niedrige Pegel am Leitungsende ebenso

exakt wie grosse Pegel direkt am Senderausgang des Systems. Die hohe Messgenauigkeit wird beim OLP-2 ohne den sonst üblichen Offsetabgleich erzielt, was den Bedienungskomfort erheblich steigert.

Ein reichhaltiges Adapterprogramm steht zur Anpassung der meisten LWL-Steckverbinder und auch für nackte Fasern zur Verfügung.

(Wandel & Goltermann  
[Schweiz] AG, 3000 Bern,  
Tel. 031/42 66 44)

## Veranstaltungen Manifestations

### Euromicro 89

#### Fifteenth Symposium on Microprocessing and Microprogramming

Cologne, September 4-8, 1989  
Call for papers

Euromicro 89 is the fifteenth annual Symposium organized by Euromicro. The purpose of the Symposium is to bring together people from business, industry, government and academia, who are interested in all problems related to the underlying technology and use of microcomputer systems.

Authors are invited to submit original papers on recent applications, developments and research associated with microcomputers. The 'theme' of Euromicro 89 is "Design Tools for the 90s" and topics will include, but will not be limited to, the following:

- Software engineering and requirements
- Workstations
- Tools and methodologies
- Architectures
- Advanced applications

Authors should submit complete copies of a package to the Programme Chairman, Lorenzo Mezzalana, no later than January 15th, 1989. (Lorenzo Mezzalana, Politecnico di Milano, Dip. di Elettronica, Piazza Leonardo Da Vinci, 32, I-20133 Milano).

Information: Euromicro, Attn. Mrs. Ch. Snippe-Marlisa, P.O. Box 545, NL-7500 AM Enschede.

### Séminaires ETG de l'ASE

Organisés avec la collaboration du Laboratoire de réseaux électriques de l'EPFL (LRE). Les thèmes suivants seront présentés par des spécialistes de la recherche et de l'industrie.

- 25 janvier 1989: L'automobile électrique à Lausanne,  
par B. Haller, SEL
- 22 février 1989: Système expert pour la gestion des alarmes et des manœuvres dans une sous-station,  
par D. Niebur (EPFL) et M. Stalder (I.C.E)

Rendez-vous au Département d'électricité de l'EPFL, Auditoire EL 2, de 16 h 30 à 17 h 30. Les séminaires se terminent par une verrée au foyer avec la possibilité de continuer la discussion. La participation à ces séminaires est gratuite.

Demandez des informations supplémentaires au Secrétariat ETG/ASE à Zurich, tél. 01/384 91 11.

### Micafil-Symposium: Moderne Methoden zur Werterhaltung von Transformatoren

am 15./16. März 1989 in der Filderhalle in Stuttgart-Leinfelden. Internationale Referenten sprechen zu den Themen

- Neuere Erkenntnisse beim Öl/Papier-Dielektrikum
- Elektrifikation von Isolierölen
- Aufbereitungs- und Trocknungsmethoden von Transformatoren vor Ort
- Diagnostik, Überwachung und Wartung von Transformatoren
- Neues Verfahren zur Entsorgung PCB-haltiger Transformatoren
- Öl/SF<sub>6</sub>-Durchführungen

Weitere Informationen und Anmeldeformulare sind erhältlich bei W. Fercher, Micafil AG, Badenerstrasse 780, 8048 Zürich, Tel. 01/435 64 71.

### 1989 Annual Davos Winter Seminars on Advanced VLSI Processing, Modeling and Simulation

February 6-10, 1989

- Computer Methods for VLSI Yield Enhancements
- VLSI Process and Device Simulation
- Simulation Tools and Concepts in VLSI Design
- Ion Implantation
- Characterization of Electronic Materials

Location: Davos Congress Center

Information: CEI-Europe/Elsevier, Gerda Wolzak, P.O. Box 2400, NL-1000 CK Amsterdam.